

(11)Publication number:

07-116136

(43) Date of publication of application: 09.05.1995

(51)Int.CI.

A61B 5/0245

(21)Application number: 05-267173

(71)Applicant: NIPPON COLIN CO LTD

(22)Date of filing:

26.10.1993

(72)Inventor: NARIMATSU KIYOYUKI

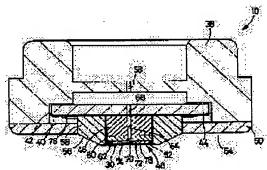
KAWAMURA NORIO

(54) PRESSURE PULSE WAVE SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a pressure pulse wave sensor which can reduce an influence of a pressure from bone, tendon, skin, and hypodermic tissue.

CONSTITUTION: A pulse pressure wave sensor 10 comprises: a sensor head case 38, a plate member 44 fixed in the concave portion in the center of the sensor head case 38 through an adhesive layer 42; a spacer 46 which has a rectangular parallelepiped shape and is fixed in the center of the plate member 44; a sensor chip 48 adhered to the spacer 46; a protection plate 50 adhered to the sensor head case 38 in order to protect a circuit film 40 and its connecting part; and a taper surface 56 which is formed in a fat rectangular cylinder shape and has a hole 52 and a specific angle for a pressing surface 54. Among the spacer 46, the sensor chip 48 and the protection plate 50, a stadium 58 which has a high rigidity and which is fixedly attached to one of the surfaces of the plate member 44 so that the height of the stadium 58 is almost the same as that of an elastic



protection layer 78 which covers the sensor chip 48, and the like are provided.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.07.2000

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3342129

[Date of registration]

23.08.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

Best Available Copy

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-116136

(43)公開日 平成7年(1995)5月9日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

A 6 1 B 5/0245

7638-4C

A61B 5/02

310 K

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平5-267173

平成5年(1993)10月26日

(71)出願人 390014362

日本コーリン株式会社

愛知県小牧市林2007番1

(72)発明者 成松 清幸

愛知県小牧市林2007番1 日本コーリン株

式会社内

(72)発明者 河村 紀夫

愛知県小牧市林2007番1 日本コーリン株

式会社内

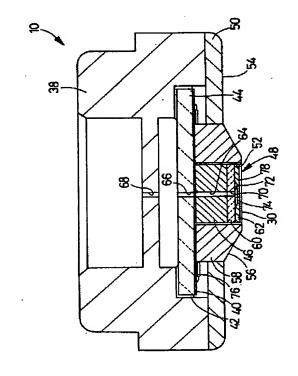
(74)代理人 弁理士 池田 治幸 (外2名)

(54) 【発明の名称】 圧脈波センサ

(57)【要約】

【目的】 骨や腱および皮膚、皮下組織からの圧力の影 響を低減し得る圧脈波センサを提供する。

【構成】 圧脈波センサ10は、センサヘッドケース3 8と、接着層42を介してセンサヘッドケース38の中 央凹部内に固定された板部材44と、この板部材44の 中央部に固定された直方体状のスペーサ46と、このス ペーサ46に接着されたセンサチップ48と、回路膜4 0 やその接続部分を保護するためにセンサヘッドケース 38に接着された保護プレート50と、全体が厚肉角筒 状に形成されて角穴52を有すると共に押圧面54に対 して所定の角度を成すテーパ面56を備え、スペーサ4 6およびセンサチップ48と保護プレート50との間の 位置において、その高さがセンサチップ48を覆う弾性 保護層78と略同一になるように板部材44の一面に固 着された、剛性の高いスタジアム58等を備えている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 生体に押圧される押圧面に凸部が形成さ れ、該凸部の先端面に動脈から発生する圧脈波を検出す るための圧力検出素子が設けられ、且つ該凸部の先端面 が弾性保護層により覆われた形式の圧脈波センサであっ τ.

前記凸部の側部に沿って、該凸部の先端面を覆う弾性保 護層と略同一高さの硬質部材が立設されることにより、 該弾性保護層が該凸部の先端面上において独立に設けら れていることを特徴とする圧脈波センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、動脈内の圧脈波を検出 するために生体に押圧される圧脈波センサに関するもの である。

[0002]

【従来の技術】生体に押圧される押圧面に凸部が形成さ れ、その凸部の先端面に動脈から発生する圧脈波を検出 するための圧力検出素子が設けられた形式の圧脈波セン サが知られている。このような圧脈波センサにおいて は、本出願人が先に出願して公開された特願平1-32 68844号 (特開平3-186247号公報) 或いは 特願平2-180259号(特開平4-67839号公 報) 等に開示されるように、上記先端面の圧力検出素子 およびそれに接続されているケーブルを保護すると共 に、押圧時に凸部の端縁の角に起因して生体に生じる痛 みを緩和する目的で、エポキシ樹脂やシリコン樹脂或い はシリコンゴム等から成る弾性保護層が、凸部の押圧面 全体を覆い且つ押圧面から滑らかに傾斜した傾斜面を形 るに際しては、目的とする動脈、例えば橈骨動脈などが 上記凸部によってその一部が平坦になるように押圧さ れ、動脈から伝達される圧力が上記圧力検出素子によっ て検出される。

[0003]

【発明が解決すべき課題】ところが、上記目的とする動 脈の近辺には比較的硬質の骨や腱が存在する。そのた め、血圧値を測定するために必要な押圧力で圧脈波セン サが押圧されると、その骨や腱からの比較的高い圧力、 および皮膚との摩擦による引張が凸部の側方に位置する 弾性保護層に作用し、その弾性保護層を介して凸部の先 端面の弾性保護層に伝達されてその圧力を高め、圧力検 出素子によって検出される。そのため、圧脈波センサに よって検出される血圧値には、上記圧力に起因する誤差。 が含まれることになり、正確な血圧値が得られなかっ

【0004】本発明は、以上の事情を背景として為され たものであって、その目的は、骨や腱からの圧力の影響 を低減し得る圧脈波センサを提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】斯かる目的を達成するた めに、本発明の要旨とするところは、生体に押圧される 押圧面に凸部が形成され、その凸部の先端面に動脈から 発生する圧脈波を検出するための圧力検出素子が設けら れ、且つその凸部の先端面が弾性保護層により覆われた 形式の圧脈波センサであって、前記凸部の側部に沿っ て、その凸部の先端面を覆う弾性保護層と略同一高さの 硬質部材が立設されることにより、その弾性保護層がそ の凸部の先端面上において独立に設けられていることに 10 ある。

[0006]

【作用および発明の効果】このようにすれば、凸部の先 端面に弾性保護層が独立して設けられ、硬質部材が凸部 および弾性保護層の側部に位置させられる。そのため、 血圧測定に際して圧脈波センサを生体の一部に押圧した とき、動脈の近辺の骨や腱から圧脈波センサの側部に与 えられる比較的高い圧力や皮膚との摩擦による引張は、 容易に変形しない硬質部材のみが受け、凸部の先端面の 弾性保護層には伝達されない。したがって、血圧測定に 20 際して動脈の近辺の骨や腱からの圧力の影響を低減し得 て、正確な血圧値を得ることが可能になる。

[0007]

【実施例】以下に、本発明の一実施例を図面を参照して 説明する。

【0008】図1は、本発明の一実施例である圧脈波セ ンサ10が適用された脈波検出装置12の一例である。 図において、14は一方向において開口するハウジング であり、その開口端が人体の体表面(皮膚)16に対向 する状態で装着バンド18により手首20に装着されて 成している。この圧脈波センサを用いて血圧値を測定す 30 いる。ハウジング14の内部には、ダイヤフラム22を 介して圧脈波センサ10が相対移動可能且つハウジング 14の開口端からの突き出し可能に設けられており、こ れらハウジング14およびダイヤフラム22等によって 圧力室24が形成されている。圧力室24内には、流体 供給源26から調圧弁28を経て圧力エア等の圧力流体 が供給されるようになっており、これにより、圧脈波セ ンサ10はその圧力室24内の圧力に応じた押圧力で体 表面16に押圧される。

> 【0009】上記圧脈波センサ10は、図2に示すよう に、例えば単結晶シリコン等から成る半導体チップの先 端面30に感圧ダイオード等の多数(例えば30個)の 圧力検出素子32が一方向に配列されて成るものであっ て、その配列方向が橈骨動脈34と略直交するように押 圧されることにより、橈骨動脈34から発生して体表面 16に伝達される圧力振動波すなわち圧脈波を検出す る。各圧力検出素子32の配列方向の間隔は、橈骨動脈 34上に必要且つ充分な数の圧力検出素子32が配置さ れるように充分小さくされていると共に、圧力検出素子 32の配列長さは、橈骨動脈34の径寸法より必要且つ 50 充分に大きくされている。各圧力検出素子32から出力

40

された電気信号、すなわち、上記圧脈波を表す脈波信号 SMは制御装置36に供給される。

【0010】図3は、上記圧脈波センサ10の断面構造 を示す図である。圧脈波センサ10は、前記ダイヤフラ ム22の中央部に固定される例えばプラスチック製のセ ンサヘッドケース38と、回路膜40が一面に固着さ れ、他面において接着層42を介してセンサヘッドケー ス38の中央凹部内に固定された例えばセラミック製の 板部材44と、この板部材44の中央部に固定された直 方体状のスペーサ46と、このスペーサ46に接着され 10 たセンサチップ48と、回路膜40やその接続部分を保 護するためにセンサヘッドケース38に接着された金属 製の保護プレート50と、図4の斜視図に示すように全 体が厚肉角筒状に形成されてスペーサ46およびセンサ チップ48が位置させられる角穴52を有すると共に押 圧面54に対して所定の角度を成すテーパ面56を備 え、スペーサ46およびセンサチップ48と保護プレー ト50との間の位置において板部材44の一面に固着さ れた、例えばセラミック製或いは硬質樹脂製のスタジア ム58等を備えている。上記スペーサ46は、電気的絶 20 縁体として取り扱われ得るように少なくとも表面が絶縁 処理された物質、例えばプラスチックやアルマイト処理 されたアルミニウムが用いられる。上記回路膜40が固 着された板部材44は、センサチップ48から外部の測 定装置本体に至る電気的接続の中継回路であり、必要に 応じてマルチプレクサ、プリアンプ、レギュレータ等の 能動素子が設けられると同時に、センサチップ48を機 械的に支持するための部材としても機能しているもので ある。なお、本実施例においては、上記スペーサ46お よびセンサチップ48が凸部を構成し、スタジアム58 のテーパ面56は、凸部の先端面30の端縁の角に起因 して、脈波検出装置12が装着された生体に苦痛が与え られることを防止する目的で設けられている。また、本 実施例においてはスタジアム58が硬質部材に相当す

【0011】上記センサチップ48は、ガラスなどの比 較的剛性の高いバックアップ板60と、このバックアッ プ板60の一面に接着されたシリコン単結晶板等から成 る半導体チップ62とから構成されている。スペーサと しても機能する上記バックアップ板60には、スペーサ 40 46、板部材44およびセンサヘッドケース38の中央 穴64,66,68を通して半導体チップ62の裏面 (バックアップガラス60側) に大気圧を導くための貫 通穴70が設けられている。上記半導体チップ62は、 300 μ m程度の厚みを備えており、その裏面には長手 状の凹陷部72が形成されることにより、厚みが数乃至 十数μmの薄肉部74が長手状に形成されている。前記 圧力検出素子32は、不純物の拡散や注入等の良く知ら れた半導体製造手法により、この薄肉部74に形成され たものである。前記の板部材44上の回路膜40と上記 50 検出した圧力検出素子32が最適圧力検出素子32aと

圧力検出素子32とは、スタジアム58と板部材44お よびスペーサ4.6との間においてスタジアム5.8の図示 しない凹所に屈曲して備えられた、図では回路膜40側 の端部のみを示す可撓性を備えた所謂フレキシブルフラ ットケーブル76によって電気的に接続されている。な お、半導体チップ62上には、圧力検出素子32を保護 するためのシリコンゴムから成る弾性保護層78が形成 されており、この弾性保護層78の表面とスタジアム5 8の先端面(図3における最下部)とは略同一平面上に 位置させられている。

【0012】図1に戻って、前記制御装置36は、CP U80、ROM82、RAM84等から成るマイクロコ ンピュータを備えて構成されている。CPU80は、R OM82に予め記憶されたプログラムに従ってRAM8 4の記憶機能を利用しつつ信号処理を実行し、圧力室2 4内の昇圧過程で得られる脈波信号SMに基づいて圧脈 波センサ10の最適押圧力および全圧力検出素子32の うちの最適圧力検出素子32aをそれぞれ決定すると共 に、調圧弁28に圧力信号SDを送ってその最適押圧力 に維持して最適圧力検出素子32aにより圧脈波を逐次 検出し、検出した圧脈波を表示・記録装置86に出力信 号SIを送って表示させ且つ記録させる一方、最適押圧 力に維持した後に、全圧力検出素子32から得られた各 圧脈波の最低値を圧力検出素子32の配列方向において 結ぶ最低値トノグラム曲線を逐次決定すると共に、その 最低値トノグラム曲線の経時的な変化に基づいて圧脈波 センサ10の体表面16に対する押圧状態が適切である か否かを判定し、圧脈波センサ10の押圧状態が体動等 により変化して適切でないと判定されたときには、圧脈 波センサ10の最適押圧力を再び決定してその決定した 最適押圧力に維持する。なお、上記制御装置36は、生 体の上腕部88等に巻回されたカフ90にも接続されて おり、上記脈波信号SMには、カフ90から送られる血 圧値信号SKに基づいてキャリブレーションが実施され る。また、図示はしないが、圧力室24内の圧力を検出 する圧力センサが設けられており、その圧力センサから 出力された圧力信号が制御装置36に供給されるように なっている。また、図1において、92は橈骨、94は 腱である。

【0013】以上のように構成された脈波検出装置12 は、図示しない起動スイッチがON操作されると、調圧 弁28が制御されて圧力室24内に圧力流体が供給さ れ、圧力室24内が予め定められた一定圧(例えば25 OmmHg程度の圧力)に達するまで緩やかに昇圧させられ る。斯かる徐速昇圧過程においては、圧脈波センサ10 の各圧力検出素子32から出力される脈波信号SMが圧 力室24内の圧力を示す前記圧力信号と共に逐次読み込 まれて、各圧力検出素子32からの脈波信号SMが表す 圧脈波の振幅がそれぞれ算出され、最大振幅の圧脈波を

30

5

して決定され且つ最大振幅の圧脈波が検出されたときの 圧脈波センサ10の押圧力が最適押圧力として決定され る。その後、圧脈波センサ10の押圧力がこの最適押圧 力に維持された状態で、圧脈波が逐次検出され且つ記憶 され、表示・記録装置86に表示され且つ記録される。 圧脈波センサ10の押圧力が最適押圧力にされた後、所 定回数(例えば8拍)の圧脈波が検出されると、各圧力 検出素子32毎に圧脈波の最低値の平均値がそれぞれ決 定される。図5のグラフに示される実線は、このように して決定された各圧力検出素子32毎の圧脈波最低値の 平均値を結んで得た、最低値トノグラム曲線であり、矢 印の位置にある圧力検出素子32が最適圧力検出素子3 2aに相当する。

【0014】ところで、上記圧脈波の測定においては、 前述のように圧脈波センサ10が体表面16に向かって 押圧されるが、橈骨動脈34に近接して橈骨92或いは 腱94が存在するため、圧脈波センサ10は橈骨92或 いは腱94から上記押圧に基づく圧力を斜め方向から受 ける。このとき、従来の圧脈波センサにおいては、テー パ面56が半導体チップ62を保護する弾性保護層78 と同じシリコンゴムにより一体的に形成されており、そ れが恰も流体の如く挙動するため、テーパ面56に上記 圧力が働いたり、テーパ面56が体表面(皮膚)16と の摩擦により引っ張られたりすると弾性保護層78に圧 力が伝達されて、圧力検出素子32に更に圧力が加えら れることになる。そのため、図5のグラフにおいて破線 で示されるように、従来の場合の最低値トノグラム曲線 は、橈骨動脈34からの圧脈波のみに対応する値より も、上記圧力に基づく値だけ大きな値となる。この傾向 は、テーパ面56に近い周辺部(No.0近傍およびN o. 29近傍) の圧力検出素子32において顕著とな る。そのため、検出された脈波信号SMを上記圧力に起 因する値だけ補正する必要があったが、その補正値の算 出或いは推定は技術的に困難な部分が多く、正確な血圧 値が得られなかったのである。これに対して、本実施例 の圧脈波センサ10においては、セラミック製或いは硬 質樹脂製の剛性の高いスタジアム58が、凸部の先端面 30を覆う弾性保護層78とは独立して、弾性保護層7 8を含む凸部の先端までの側面を覆ってその側部に備え られている。そのため、上記のような斜め方向からの圧 力はテーパ面56のみが受けると共に、スタジアム58 は変形し難いため、その圧力は圧力検出素子32に伝達 されず、図5の実線に示すような橈骨動脈34からの圧 脈波のみに対応する圧脈波最低値トノグラム曲線が得ら れる。したがって、上述のような補正が不要であり、正 確な血圧値が得られるのである。

【0015】また、本実施例によれば、測定中に体動が 生じて橈骨92或いは腱94、および体表面(皮膚)1 6から圧脈波センサ10に働く圧力が変化した場合に も、その圧力の変化は圧力検出素子32に伝達されな い。したがって、上記実施例のようにカフ90を併用して、血圧値信号SKにより圧脈波信号SMのキャリプレーションが実施されるように構成されている場合にも、少々の体動ではキャリプレーションが起動せず、連続的な血圧測定が妨げられない。

【0016】また、上記圧脈波センサ10を用いた脈波 検出装置12を用いると、上述のように正確な血圧値が 得られ、また、少々の体動が生じた場合にも圧脈波信号 SMに変動が生じない。したがって、従来の圧脈波検出 装置においてはキャリブレーションの必要性からカフ9 0の併用が必須であったが、本実施例の圧脈波センサ1 0を用いる場合には、必ずしもカフ90の併用が必要で はなく、血圧測定がなされる生体への負担が軽減され る。

【0017】図6は、本発明の他の実施例である圧脈波 センサ96の断面構造を示す図である。この圧脈波セン サ96は、前述の圧脈波センサ10と略同様な構造とさ れており、共通する部分には同一の符号を付してその説 明を省略する。本実施例においては、スタジアム58に 20 代えて、図7に示す角筒状のシャットアウトプレート9 8が、スペーサ46およびセンサチップ48から構成さ れる凸部の側面を覆った状態でその一端が板部材44の 一面に固着されている。このシャットアウトプレート9 8は、スタジアム58と同様に例えばセラミックス或い は硬質樹脂などからなるものである。また、シャットア ウトプレート98と保護プレート50との間は、弾性保 護層78と同じシリコンゴム100が充填されており、 シャットアウトプレート98の先端面と保護プレート5 0との間に、前記のスタジアム58のテーパ面56と同 様なテーパ面102が形成されている。本実施例におい ても、シャットアウトプレート98が剛性の高いセラミ ックス或いは硬質樹脂から構成され、弾性保護層78を 含む凸部の先端までの側面を覆っており、テーパ面10 2を備えたシリコンゴム100と弾性保護層78とがシ ャットアウトプレート98を間にして独立して備えられ ている。そのため、前述のような橈骨92或いは腱94 による斜め方向からの圧力および体表面 (皮膚) 16と の摩擦による引張はテーパ面102のみが受けると共 に、その圧力によってシリコンゴム100が変形させら れた場合にも、シャットアウトプレート98によって弾 性保護層78へのその圧力の伝達が阻止される。したが って、橈骨92や腱94等に影響されない圧脈波が検出 されて、正確な血圧値を得ることが可能となる。なお、 以上の説明から明らかなように、本実施例においては、 上記シャットアウトプレート98が硬質部材に相当す る。

【0018】以上、本発明の一実施例を図面を参照して 詳細に説明したが、本発明は更に別の態様でも実施され る

50 【0019】例えば、前述の実施例においては、半導体

チップ62には複数の圧力検出素子32が設けられてい たが、1個であってもよい。

【0020】また、前述の実施例においては、スタジア ム58と保護プレート50とは別個の部材で構成されて いたが、これらが一部材から構成されていても良い。

【0021】また、硬質部材としてのスタジアム58或 いはシャットアウトプレート98は、凸部(すなわち、 スペーサ46およびセンサチップ48)の側面に接して 設けられていても良く、それらの間に僅かな隙間が設け られていても良い。なお、硬質部材は、ガラス等から構 10 値トノグラム曲線を示す図である。 成されても良い。何れにしても、テーパ面56,102 のみが斜め方向からの圧力を受け、その圧力が硬質部材 によってセンサチップ48の先端面を覆う弾性保護層7 8に伝達されなければ本発明の効果が得られるのであ

【0022】また、前述の実施例においては、カフ90 を併用していたが、圧脈波センサ10が適用された脈波 検出装置12が単独で用いられても良い。

【0023】その他、一々例示はしないが、本発明はそ の主旨を逸脱しない範囲で種々変更を加え得るものであ 20

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の圧脈波センサが適用された脈波検出装 置の構成を示す図である。

【図2】図1の圧脈波センサを体表面側からみた図であ

【図3】図1の圧脈波センサの断面構造を説明する図で ある。

【図4】図1の圧脈波センサに用いられる硬質部材とし てのスタジアムを示す図である。

【図5】図1の脈波検出装置により得られる圧脈波最低

【図6】本発明の他の実施例に用いられる圧脈波センサ の断面を示す図であって、図3に対応する図である。

【図7】図6の圧脈波センサに用いられる硬質部材とし てのシャットアウトプレート示す図である。

【符号の説明】

10: 圧脈波センサ

30: 先端面

32: 圧力検出素子

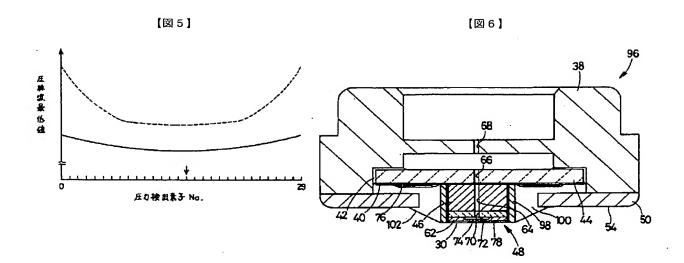
{46:スペーサ, 48:センサチップ} 凸部

58:スタジアム (硬質部材)

78:弹性保護層

98:シャットアウトプレート (硬質部材)

[図1] 【図2】 【図4】 表示·記錄發置 ROM RAM 調圧弁 【図3】 流件供給源 【図7】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

M BLACK BORDERS	•
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	·
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
\square color or black and white photographs	
GRAY SCALE DOCUMENTS	-
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE	POOR QUALITY
☐ OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.